



△ ×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数
△ × 2	ホールド範囲追加	20.10.05	R. H.	T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	XXXXXXXXXX
△ × 1	rotation表記追加	19.03.03	T. F.			TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-	
△ × 1	φ8.1(±0.05) → φ8(+0.022/0)	19.05.08	S. U.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用(機種名)
△ × 1	φ8(+0.022/0) → φ8.1(±0.05)	18.08.09	S. S.	T. A.	M. Y.	OVER 63 UP TO 250	±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15	UNIT (mm)	-	VS-TC1-150C0
						OVER 16 UP TO 63	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1	SCALE	1 / 1	
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1	DATE	'11.05.10	DRAW NO.
						TOLERANCES	A B C S			0 D T C 0 4 4 9 A 5